49-53

# 扫描隧道显微镜畸变图象的校正

THE CORRECTION TO THE DISTORTED IMAGE OF THE SCANNING TUNNELING MICROSCOPE

蔡从中	陈新镛 Chen Vinvons	舒启清 Shu Qiqing	<u>郑小林</u> Zheng Xiaoling	{ N (5
(重庆大学应用物理系)		(重庆大学无线电系)		

摘 要 从扫描隧道显微镜(STM)的工作原理出发,分析了 STM 图象畸变产生的原 因、建立了一种相应的物理数学模型。利用计算机通过数值解,校正了 STM 畸变图象,并得 到了满意的效果。

关键词 扫描隧道显微镜;石墨;图象校正 , 时变 , STM 中国图书资料分类法分类号 TH742

ABSTRACT The reason of the STM image distortion is analyzed according to the principle of the Scanning Tunneling Microscope (STM). A physical and mathematical model is established and the numeral value solution is obtained by the computer. Finally, the STM distorted image is correctted with a satisfactory result.

KEY WORDS scanning tunneling microscope; graphite; image correction

#### 0 31 늘

扫描隧道显微镜(Scanning Tunneling Microscope,缩写为 STM)是80年代初发展起来的一 种新型显微镜和表面分析仪器<sup>[1-2]</sup>。它主要用于研究导电物质的表面结构和性质。STM 已广 泛应用到物理学、化学、生物医学、材料科学和微电子学等多学科领域。STM 的诞生给表面 显微科学带来一场巨大革命,为显微学的发展奠定了又一新的里程碑。自问世起,STM 一直 成为显微学和表面科学领域中的一个热点问题,为科学技术界普遍关注。目前国内外许多大 学和研究所都相继开展了 STM 的理论和实验研究工作。

图象处理是 STM 研究中的关键技术之一。传统的光学显微镜或电子显微镜都是用光学 透镜或电磁透镜对光束或电子束进行聚集、偏转等控制,将其投射于样品,再控制其透射或 反射束成象,往往存在象差。而 STM 无需任何聚焦系统,它是利用扫描探针与试样表面之间 的电子隧道效应而获得高分辨率图象的,不存在传统显微象差。本文述及的 STM 畸变图象 是我们在 SIM 研究过程中遇到的问题之一,它有别于普通光学象差。

\* 修改稿收到日期 1992-07-15 国家自然科学基金及四川省科委应用基础研究基金资助项目

## 1 畸变现象及其产生的原因

#### 1.1 STM 工作原理

STM 的工作原理是基于量子力学中的 电子隧道效应。当一具有原子尺度的针尖足 够接近样品表面,使得针尖上的电子波函数 与样品表面的电子波函数产生交叠时,加在 针尖和样品间的电压(又称"偏压")将使电子 穿过它们之间的势垒形成隧道电流。随着针 尖与试样间距的增加,隧道电流呈指数衰减。 如果保持隧道电流恒定,而使针尖在样品表 面光栅式扫描,同步地采集探针尖的运动数





据,经过计算机处理后,在屏幕上显示出来,即可得到样品表面的三维图象(如图1)。

#### 1.2 畸变实例

石墨晶体表面 a 位原子<sup>[3]</sup> 呈正六角点阵排列,每两个相邻 a 位原子相距为2.46Å。我们 在用自制的 STM 观测石墨晶体表面形貌时达到了原子分辨本领<sup>[4]</sup>,但得到的表面原子呈非 正六角点阵排列,图6(a)即为石墨表面形貌 STM 畸变图。



#### 1.3 畸变原因分析

X、Y 扫描的非正交性是引起 STM 图象畸变的原因之一。以单管扫描探针组件(如图 2) 为例,由于 X、Y 电极分配不够均匀和对称,以及针尖不是严格放在陶瓷管中心等原因,导致 在实际扫描时 X 轴和 Y 轴的夹角不是 90°,即在 X 电极伸长扫描又退回原位完成 X 方向一行 扫描后,Y 电极不是沿 Y 方向伸长,而是沿 Y' 方向伸长(如图 3),从而导致了在 X – Y 平面 二维扫描时 X 轴与 Y 轴的非正交性。

导致 STM 图象畸变的另一原因是压电陶 瓷管在 X 及 Y 扫描方向上的压电系数不一致。 以上两方面因素是导致 STM 图象畸变的主要原因。由于电噪声等干扰所引起的图象失 真不在本讨论范围之列。

## 2 物理数学模型

我们先从标准的石墨晶体表面原子的正六角点阵出发,探究在 STM 的扫描和显示过程 中是如何引起图象畸变的,然后针对畸变图相应地用数学处理方法计算出扫描探针组件的 非正交角及 X 和 Y 扫描方向的压电系数比。



图 4 STM 扫描模型

#### 2.1 扫描

图 4(a) 为石墨晶体 a 位原子间正六角点阵排列,先选定标准笛卡尔坐标系 XOY,使原点 O 位于一 a 位原子中心处, X 轴与 a 层原子正六角形的一边重合。在 STM 探针的扫描过程中, 扫描的 X、Y 方向不一定刚好与 X 轴和 Y 轴分别平行。假如实际的 X 扫描方向为 X',在扫描 探针组件完全不存在非正交因素时, Y 扫描方向则为 Y',这样直角坐标系 X' OY' 是通过坐 标系 XOY 绕原点 O 旋转  $\varphi$  角(以逆时针方向为正)而得到的(图 4(a)). 而实际 Y 扫描方向 Y" 并没有与 Y' 重合,而是偏离了 Y' 轴  $\theta$  角(以顺时针方向为正),因而实际扫描的坐标系应为 X"OY"(图 4(b)).



### 2.2 显示

注:图 5(a) 中 OX"(a) 和 OY"(b) 为实际扫描方向,X"(a)OY"(a) 为实际扫描坐标系。图 5(b) 中 X' (b)OY' (b) 坐标系是对 X' (a)OY' (a) 坐标系在 Y' 方向放大所得。图 5(c) 中直角坐标系 X"(c)OY"(c) 是由非正交坐标系 X"(b)OY"(b) 拓朴而成。

按图 4(b) 中 X"OY" 非正交方式扫描面采集的数据应以图 5(a) 方式显示出来才能反映 出样品表面的真实形貌。我们实际显示是按照图 5(c) 的方式显示的。由于实际扫描时 X"、Y" 方向还存在由于压电系数不相等及其他因素面引起的比例匹配问题,为此 Y"(b) 相对于 Y"(a) 来说,被线性放大(或缩小),而 X"(c) 则相当于 X"(b) 向左进行了一系列平移操作所 致。

#### 2.3 数学处理

校正工作的目的就是要将实际显示的畸变图(图 5(c))还原成真实图(图 5(a)。对于 XOY坐标系中的(x,y)点先逆时针旋转 φ 角,即得到 X'OY'坐标系中的(x',y')点。

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ -\sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$
(1)

然后仍在 X' OY' 坐标系中将 y' 在 Y' 轴上按比例  $\frac{1}{k}$  放大:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{x}_{k} \\ \mathbf{y}_{k} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{k} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{x}' \\ \mathbf{y}' \end{pmatrix}$$

$$(2)$$

再将(xi,yi)点在 X"(c)(亦为 X')方向作平移操作变换:

$$\begin{pmatrix} x'' \\ y'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -\mathrm{t}g\theta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_{\mathbf{i}} \\ y_{\mathbf{i}} \end{pmatrix}$$
(3)

这样在图 5(c) 上 X"OY" 坐标系中的(x",y") 点就是 X' OY' 坐标系中(x',y') 点的畸变点。因此:

$$\binom{x''}{y''} = \begin{pmatrix} 1 & -\operatorname{tg}\theta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{k} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ -\sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$
(4)

(4)式也可表述成:

$$\binom{x}{y} = \binom{\cos\varphi & -\sin\varphi}{\sin\varphi} \cdot \binom{1}{0} \cdot \binom{1}{k} \cdot \binom{1}{0} \cdot \binom{x''}{y''}$$
(5)

(5)式的物理图象十分清楚:它是将实际显示点(x"、y")先沿 X"轴水平平移,然后在 Y' 轴上以比例 k 缩小,最后再将坐标系逆时针旋转(- p)角,得到标准坐标系 XOY 下的(x,y) 点,以上操作是推导过程的逆操作。

## 3校正

由(5)式可得:

$$\begin{cases} x = \cos\varphi \cdot x'' + \cos\varphi \cdot tg\theta - k\sin\varphi) \cdot y'' \\ y = \sin\varphi \cdot x'' + (\sin\varphi \cdot tg\theta + k\cos\varphi) \cdot y'' \end{cases}$$
(6)

设:

$$f(\varphi, \theta, k) = \left| \lfloor \cos\varphi \cdot x'' + (\cos\varphi \cdot tg\theta - k\sin\varphi) \cdot y'' \rfloor - x \right|$$
  
+ 
$$\left| \sin\varphi \cdot x'' + (\sin\varphi \cdot tg\theta + k\cos\varphi) \cdot y'' \rfloor - y \right|$$
(7)

选择(x,y)点及其对应的(x",y")点,当φ、θ、k取真值时,f(φ,θ,k)应取极小值。该极小值在理 论上应为零,但由于测量误差,一般不为零。为求解φ、θ、k 三个参数,至少应选择图上不同两 点。为了减小误差,也可以在同一图上选择多个点进行计算,(7)式相应改为。

$$f(\varphi,\theta,k) = \sum_{i} \langle \left| \left[ \cos\varphi \cdot x''_{i} + (\cos\varphi \cdot tg\theta - k\sin\varphi) \cdot y''_{i} \right] - x_{i} \right| \\ + \left| \left[ \sin\varphi \cdot x''_{i} + (\sin\varphi \cdot tg\theta + k\cos\varphi) \cdot y''_{i} \right] - y_{i} \right| \rangle$$

针对图6(a)我们选择了A、B、C、D、E五点:

$$A: \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.5 \\ 0.866 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} x''_1 \\ y''_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.286 \\ 0.955 \end{pmatrix}$$
$$B: \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} x''_2 \\ y''_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.955 \\ 0.0909 \end{pmatrix}$$
$$C: \begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} x''_3 \\ y''_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2.98 \\ 0.314 \end{pmatrix}$$

52

(8)



## 4 校正结果及讨论

1)由前面的分析和讨论, X - Y 轴的夹角θ约为106.3°, X 及 Y 扫描方向的压电系数之比 k 约为 0.784。通过精心设计扫描探针组件,可以大大减少上述两项畸变因素。

2)本文首次对由于非正交扫描探针组件所导致的 STM 畸变图象进行了校正。图6(b)是 对石墨表面原子 STM 畸变图6(a)的校正结果。图6(a)中的斜六角点阵排列结构被校正为图 6(b)中的正六角点阵结构。

3) 通过本方法求出的扫描非正交角θ及比例系数k,可用于对由同一扫描探针组件获得 的其它试样的 STM 畸变图象进行校,E。本方法还可用于其它研究领域中由类似原因引起的 畸变图象的校正处理。

4)在 STM 实时观测、显示试样表面形貌时,畸变图象不能真实地反映试样表面形貌的 本来面目,并直接影响人们对事物本质的实时分析和正确判断,给研究工作带来诸多不便。 因此,对 STM 畸变图象进行合理的校正处理是十分重要的。

#### 参考文献

- 1 Binnig G, Rohrer H, Geroer C and Weibel E. Tunneling through a controllable vacuum gap. Appl Phys Lett, 1982, 40(2):178-180
- 2 Hansma P K and Tersoff J. Scanning tunneling microscopy. J Appl Phys, 1987, 61(2):R1-R23
- 3 **続**村 皓二,水谷 亘,罔山重夫著,肖蕴译. 以原子标度探索物质结构的 STM 的作用. 日本的科学与技术, 1988,(1),3-10
- 4 蔡从中,扫描隧道显微镜(STM)的卷定性及图象校正研究,重庆大学硕士学位论文,1991,4